



质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源

文献类型: 专利

.....

作者 储焰南¹; 沈成银¹

发表日期 2009

专利国别 中国

专利号 101339161

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-10

申请日期 2008

专利申请号 200810022557.X

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9680>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 储焰南,沈成银. 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源, 质谱和离子迁移谱装置的多波长真空紫外光电离源. 101339161. 2009-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
278	81	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

